

仕 様 書

		調達要求番号	教修 1
品 名	数量	備 考	
循環水槽修理	1 式	西日本流体技研 V2-50C 型	

1 適用範囲

本仕様書は、防衛大学校全学共同利用器材水槽実験システム室で保有する循環水槽の修理について適用する。

2 役務に関する要求

(1) 作業内容

本装置の機能、性能及び正常な動作維持のため、次の作業を実施する。

ア 循環水槽

(ア) 制御盤の修繕

- a. サイリスタ盤点検・調整
- b. 制御盤点検（清掃、増締め）
- c. 低圧盤一般点検
- d. サイリスタ素子絶縁抵抗測定
- e. モータ・モータ冷却ファン絶縁抵抗測定
- f. 各部制御電源電圧測定
- g. サイリスタ装置静特性試験
- h. 点検後運転確認
- i. コントロール基板交換

(イ) 総合点検調整

- a. 総合運転調整

(2) 交換部品等

ア 循環水槽コントロール基板セット 西日本流体技研製 × 2式 【2 (1) ア (ア) i】

(3) 消耗品等

作業に必要な消耗品等は、契約相手方の負担とし、(2) 以外の部品交換等が発生した場合は、速やかに契約担当官等と協議するものとする。

3 官給品等

光熱水料等については官側支給とする。

4 作業場所

防衛大学校 理工学実験棟B棟 (別図のとおり)

5 検査

検査は、契約担当官等が定める監督及び検査実施要領により実施するものとする。

6 その他

- (1) 作業に必要な器材等は契約相手方が準備するものとする。
- (2) 作業後の不用となった交換部品及び廃材等（契約相手方が持ち込んだ梱包材等を除く）については、発生材調書を添えて契約担当官等の確認を得た後、契約担当官等の指示する場所に集積するものとする。
- (3) 契約相手方は、作業終了後速やかに作業報告書2部（様式任意）を提出するものとする。
- (4) 仕様書及び関係図書並びに作業内容を本役務の作業以外の目的で第三者に漏えいしないこと。また、作業で知り得た内容も同様とする。
- (5) 本仕様書に疑義が生じた場合は、契約担当官等と協議するものとする。

防衛大学校全体図

別図

